

石川県次世代産業育成講座・新技術セミナー  
EMI 測定規格の最新動向とノイズを見逃さない  
オシロスコープ基礎のおさらい  
開催のご案内

主催：公益財団法人 石川県産業創出支援機構  
協力：石川県工業試験場

本講座では、EMI 測定に必要な測定器に関する規格「CISPR16-1-1」の最近の状況と、測定器側の対応について、業界で標準的になっている EMI レシーバを用いてご紹介します。

また、日常的な汎用ツールであるオシロスコープの基礎についてもおさらいします。特に、パルス状の低頻度ノイズのようないつ出るのかわからない現象を的確に捕捉するコツや、デジタル・オシロの機能の便利な使い方を実機でのデモを交えてわかりやすくご紹介します。多数ご参加くださいますようお願いいたします。

[日 時] 平成30年 7月10日 (火) 13:30~16:30

[場 所] トライアルセンター 第2研修室 (石川県工業試験場 5階)

[講 師] ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社 T&M営業本部

アプリケーションエンジニア 吉本 修 氏  
アプリケーションエンジニア 伊藤 卓 氏

[受講料] 1,000円 (当日ご持参ください)

[定 員] 20名

[担 当] 石川県工業試験場 電子情報部 専門研究員 杉浦宏和

[申込先] 〒920-8203 金沢市鞍月2丁目1番地 (石川県工業試験場 企画指導部内)

公益財団法人 石川県産業創出支援機構 産業振興部 次世代講座担当

e-mail: seminar@irii.jp

TEL: (076) 267-8081 FAX: (076) 267-8090

[締切り] 平成30年 7月 3日 (火) 定員になり次第締切ります)

————— 受講者は下記内容を記入してFAXでお申込みください —————

石川県次世代産業育成講座：

「EMI 測定規格の最新動向とノイズを見逃さないオシロスコープ基礎のおさらい」

日 時：平成30年 7月10日 (火) 13:30~16:30

場 所：トライアルセンター 第2研修室 (石川県工業試験場 5階)

会 社 名

住 所(〒)

電 話

FAX

所 属	氏 名	e-mail